

VACUUM 2013 真空展

- 会期：2013年11月6日(水)▶8日(金)
AM10:00~PM5:00
- 会場：東京ビッグサイト 東ホール
- 主催：日本真空工業会
一般社団法人日本真空学会
- 共催：日刊工業新聞社

真空展2013

検索

出展募集中!

真空技術が生み出す未来

「VACUUM2013-真空展」は今回、最先端の自動化技術や科学・素材の展示会と同時開催いたします。
最先端の技術が一堂に集結するこの機会にぜひ、ご参加ください。

出展対象

- **真空ポンプ**
低真空～中真空ポンプ（油回転ポンプ、ドライポンプ他）、
高真空ポンプ（ターボ分子ポンプ、クライオポンプ他）、超高真空ポンプ、
真空排気装置
- **真空計測器**
ピラニ真空計、電離真空計、極高真空計、薄膜計測、制御機器
- **真空部品・材料**
真空バルブ、真空スイッチ、各種導入端子、真空ポンプ油、成膜材料
- **真空冶金装置**
真空溶解関連、真空熱処理関連、真空接合、真空改質関連
- **真空化学装置**
真空乾燥、凍結乾燥、蒸留、濃縮、脱臭、真空冷却、真空重合関連
- **真空薄膜形成加工装置**
蒸着、スパッタリング、ドライエッチング、アッシング、イオン注入、CVD、
エピタキシャル成長
- **ガス分析装置**
磁場型質量分析計、マスフィルタ型質量分析計、微量ガス分析装置、
電子衝撃発光分光装置
- **表面分析装置**
電子検出型、光電子分光分析装置、オージェ電子分光装置、電子回析装置、
その他の表面分析装置、イオン検出型質量分析装置、二次イオン質量分析装置、
イオン散乱分析装置、その他のイオン検出型表面分析装置、X線検出型、
X線回線装置、電子線マイクロアナライザ、その他のX線検出型表面分析装置
- **試験装置**
自動濡れ探し機、スペースチャンバー、真空引帳・圧縮試験機、その他試験機
- **表面観察装置**
走査型トンネル顕微鏡、走査型電子顕微鏡、透過型電子顕微鏡
- **その他の真空利用装置**
液晶注入、真空包装、真空充填、真空吸着、エポキシ注型、真空含浸、
真空リフター、真空プレス、真空ピンセット、プラズマクリーニング
- **サービス業務**
保守業務、修理・改造、指導・ソフトウェア、中古リサイクル販売、
委託加工
- **要素機器**
各種電源、空圧機器（アクチュエータ）、シーケンス制御機器、
機構部品、物流制御機器

出展料金 (税込み)

- 1小間 9㎡（間口2.97m×奥行2.97m×高さ2.7m）
【日本真空工業会及び日本真空学会会員企業】（1小間あたり）
- 1～4小間 315,000円
 - 5～7小間 273,000円
 - 8小間以上 241,500円
- 【一般企業】
- 1小間 336,000円

同時開催展

- **2013国際ロボット展** (会期:2013年 11月 6～9日)
- **2013部品供給装置展** (会期:2013年 11月 6～9日)
- **SAMPE JAPAN 先端材料技術展2013** (会期:2013年 11月 6～8日)

併催事業 (予定)

- 真空入門講座
- 真空シンポジウム
- 真空フォーラム
- 学生ツアー
- 真空トピックス
- ワークショップ
(出展者による製品・技術説明会)

申込み締切 2013年 7月 26日 (金)